Chapitre 1: Les semi-conducteurs

1. Introduction: conducteurs et semi-conducteurs

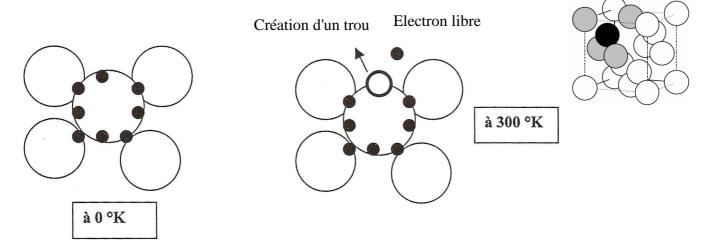
1.1 Les conducteurs:

- ~ conductivité qui décroît avec la température T (augmentation des collisions)
- ~ densité élevée de porteurs libres (de charge), exemple: métaux du groupe I

1.2 Les semi-conducteurs intrinsèques (parfaits):

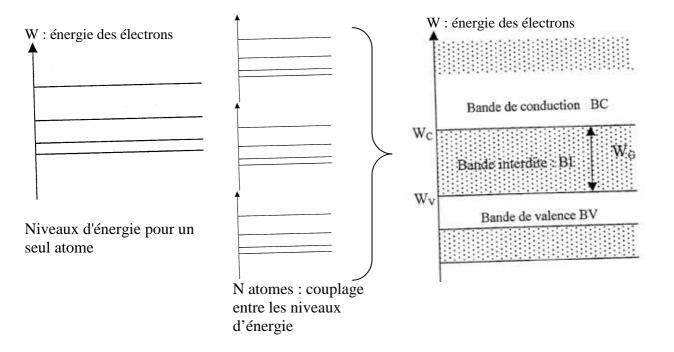
- ~ isolants à 0 K et faiblement conducteurs à 300 K
- ~ conductivité qui augmente avec la température T (augmentation du nombre d'électrons libres)

⇒ Si, Ge : éléments du groupe IV (tétravalent – 4 liens covalent)

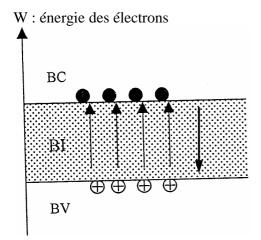


2. Introduction: structure de bande des semi-conducteurs intrinsèques

2.1 Le modèle de bande



2.2 Les phénomènes de génération-recombinaison



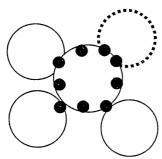
Création (génération) et destruction (recombinaison) de paire électron/trou lors du passage d'un électron de la BV à la BC ou réciproquement.

électrons

⊕ trous

3. Semi-conducteurs extrinsèques et semi-conducteurs composés

3.1 Principe du dopage



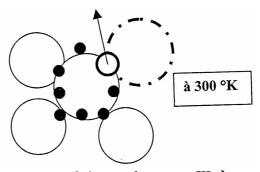
1 Atome du groupe V → 1 électron de plus dans la BC

Atomes du groupe V : As, Bi, P sont des atomes donneurs

 \downarrow

 N_D donneurs à T= 300K \rightarrow N_D électrons dans la BC

Manque un électron : Création d'un trou dans la BV



1 Atome du groupe III → 1 trou de plus dans la BV

Atomes du groupe III : B, Al, In sont des atomes accepteurs

 \downarrow

 N_A accepteurs à T= 300K \rightarrow N_A trous dans la BV

3.2 Les composés semi-conducteurs

Principe: à 300 K la couche externe est saturée

~ composés III-V: AsGa, lnSb

~ composés II-VI: CdS, ZnS, CdSe, ZnSe,

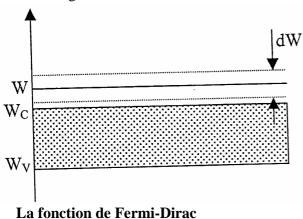
Propriétés du Silicium et de l'arséniure de gallium:

Paramètre:	Ge	Si	GaAs
Largeur de la BI W _G (eV)	0,66	1,12	1,42
Densité intrinsèque n _i (cm ⁻³)	2,4 10 ¹³	1,45 10 ¹⁰	1,79 10 ⁶
Densité d'états utiles dans la BC pour les électrons N_C (cm ⁻³)	1 10 ¹⁹	2,7 10 ¹⁹	0,04 10 ¹⁹
Densité d'états utiles dans la BV pour les trous P _V (cm ⁻³)	0,5 10 ¹⁹	1,1 10 ¹⁹	1,3 10 ¹⁹
resistivité intrinsèque $\rho_i = 1/\sigma_i (\Omega \text{ cm})$	47	$65\ 10^3$	$38\ 10^7$
Mobilité électron μ_n (cm ² /Vs)	3900	1500	8500
Mobilité trou μ _p (cm ² /Vs)	1900	450	400
Constante diélectrique relative ε_r	16	11,9	13,1

4. Densités n d'électrons, p de trous et position du niveau de Fermi

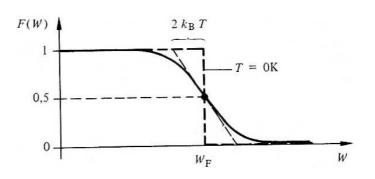
4.1 Densité d'états d'énergie disponibles pour les électrons et les trous, Fonction de Fermi

W: énergie des électrons



dn = Z(W) F(W) dW

Z(W) : densité d'états disponibles sur niveau W de la BC Même type d'équations pour les trous de la BV



 $F(W) = \frac{1}{1 + \exp(\{W - W_F\} / k_B T)}$ F(W) représente la probabilité pour un électron d'occuper un niveau W

Electron dans la BC pour semi-conducteur non dégénéré :

(i.e. W-W_F >> $k_B T$)

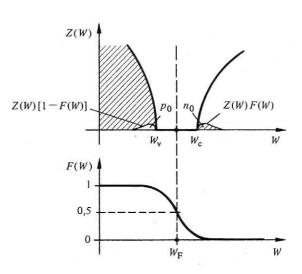
 $F(W) \approx \exp(-\{W\text{-}W_F\}/k_BT)]$

Cas des trous dans la BV:

Probabilité $F^*(W)=1-F(W) \approx \exp(\{W-W_F\}/k_BT)$

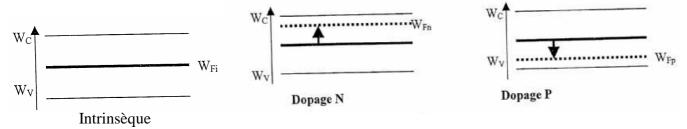
4.2 Densité de porteurs (trous et électrons)

- ~ pour un semi-conducteur intrinsèque on a $p_i = n_i$ avec la loi d'action de masse $p.n=n_i^2$
- ~ pour un semi-conducteur extrinsèque la loi d'action de masse est toujours valable mais les porteurs différents de ceux apportés par le dopant sont très minoritaires (p<<n ou n<<p)



4.3 Position du niveau de Fermi (voir TD 1)

- ~ pour tout semi-conducteur non dégénéré à l'équilibre on montre que:
- $n = N_C \; exp(-\{W_C W_F\}/\; k_BT) \; et \; p = P_V \; exp(\{W_V W_F\} \; / \; k_BT \;)$
- →on montre alors que :
- ~ pour un semi-conducteur intrinsèque: $W_{Fi} = (W_C + W_V)/2$ (W_{Fi} est au centre de la B.I.)
- ~ pour un semi-conducteur extrinsèque type N: $W_{Fn} = W_c k_B T \ln(N_C/N_D)$
- ~ pour un semi-conducteur extrinsèque type P : $W_{Fp} = W_V + k_B T \ln(P_V / N_A)$



5. Transport dans les semi-conducteurs

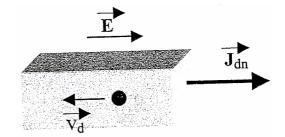
Dans un semi-conducteur l'accroissement des charges libres peut avoir trois origines : le phénomène de génération-recombinaison (négligé), l'arrivée de charge due à un champ électrique ou à la diffusion.

5.1 Effet d'un champ électrique et courant de dérive

exemple: courant dû aux électrons de la BC

Expression de la densité de courant de dérive J_d

- ~ un électron contribue de -e.v_d à la densité de courant
- ~ densité de courant : vecteur
 - norme = |charge| traversant l'unité de surface pendant l'unité de temps
 - sens : pour les électrons voir figure



~ densité de courant de dérive pour les électrons J_{dn} :

$$\mathbf{J_{dn}} = -e.n.\mathbf{v_{dn}}$$
 soit $\mathbf{J_{dn}} = e.n.\mu_n.\mathbf{E}$

 \sim on montre de même que la densité de courant de dérive dû aux trous J_{dp} s'écrit:

$$\mathbf{J_{dp}} = + \text{e.p.} \mathbf{v_{dp}} \text{ soit } \mathbf{J_{dp}} = \text{e.p.} \boldsymbol{\mu_{p}}.\mathbf{E}$$

~ densité totale de courant de dérive : $\pmb{J_d} = (e.n.\mu_n + e.p.\mu_p)~\pmb{E}$

5.2 Conductivité

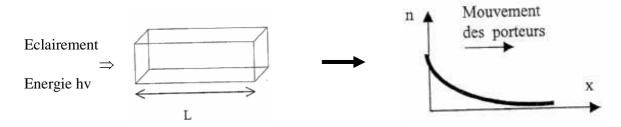
La conductivité d'un semi-conducteur est donc $\sigma = e.n.\mu_n + e.p.\mu_p$ (eq.5) semi-conducteur intrinsèque: $n = p = n_i$ et conductivité intrinsèque $\sigma_i = e.n_i.(\mu_n + \mu_p)$

semi-conducteur dopé n^+ : $p \ll p_i$ et $n \approx N_D$ donc $\sigma_n = e.N_D.\mu_n$

semi-conducteur dopé p^+ : n<<n_i et $p \approx N_A$ donc $\sigma_p = e.N_A.\mu_p$

5.3 Effet d'un gradient de concentration et courant de diffusion

exemple: courant dû aux électrons de la BC



Origine du courant de diffusion

Dans un gradient de concentration le mouvement des porteurs s'effectue des régions à haute concentration vers les régions à basse concentration

Expression de la densité de courant de diffusion

→ Le flux d'électrons traversant la surface en x=L est

 ϕ_n = - D_n .[dn/dx] où D_n est la constante de diffusion (prend des valeurs positives)

donc la densité de courant de diffusion s'écrit: $\mathbf{J}_{dif,n} = e.D_n.[dn/dx]$. \mathbf{e}_x où \mathbf{e}_x est le vecteur unitaire porté par l'axe x.

 \rightarrow Le flux de trous traversant la surface en x=L est

$$\phi_p = -D_p.[dp/dx]$$

donc la densité de courant de diffusion s'écrit: $\mathbf{J}_{\text{dif},p}$ = -e. D_p .[dp/dx] . \mathbf{e}_x où \mathbf{e}_x est le vecteur unitaire porté par l'axe x.

5.4 Expressions des densités totales de courant

~ La densité totale de courant d'électrons due aux actions simultanées d'un champ électrique et d'un gradient de concentration s'écrit:

$$J_n(x) = J_{dn} + J_{difn} = e.n(x).\mu_n E_x + e.Dn.[dn/dx]$$
 (eq.7)

~ Similairement, le courant de trous est tel que:

$$J_p(x) = J_{dp} + J_{difp} = e.p(x). \ \mu_p \ E_x - e.Dp.(dp/dx] \ (eq.8)$$

5.4 Relations d'Einstein

Dans un semi-conducteur à l'équilibre thermodynamique les densités totales de courant sont nulles.

$$e.n(x).\mu_n E_x + e.Dn.[dn/dx] = 0$$

Or si on a un gradient de concentration on observe simultanément diffusion de porteur due au gradient de concentration et dérive des porteurs dans le champ interne Eint qui provient du potentiel interne Vint.

On a en fait : Eint = $-[dVint(x)/dx] = 1/e [dW_C(x)/dx] = 1/e [dW_C(x)/dn] [dn/dx]$

En utilisant les résultats de 4.3 on peut alors établir les relations d'Einstein qui lient les constantes de diffusion aux mobilités :

$$D_n / \mu_n = D_p / \mu_p = k_B T / e \text{ (eqs.10)}$$